ISSN 2519-8742. Механика. Исследования и инновации. Вып. 15. Гомель, 2022

УДК 539.3

Н. М. СИМАНОВИЧ¹, О. М. ОСТРИКОВ², М. П. КУЛЬГЕЙКО² ¹Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Гомель, Беларусь ²Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, Беларусь

ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕННОГО У ПОВЕРХНОСТИ СЕРПОВИДНОГО ДВОЙНИКА, К КОТОРОМУ ПРИЛОЖЕНА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА

Представлен анализ конфигурации полей напряжений в области серповидного двойника, находящегося у поверхности твердого тела, для случая действия на него распределенной нагрузки. Дана сравнительная оценка напряженного состояния для двойника серповидной формы и клиновидного двойника. Рассмотрены особенности полей напряжений вдоль искривленных границ двойниковой прослойки.

Ключевые слова: механическое двойникование, клиновидный двойник, серповидный двойник, граница двойника, напряженно-деформированное состояние.

Введение. Двойникование, как один из механизмов пластического деформирования, наблюдается при различных способах нагружения двойникующихся материалов [1–3] как при низких температурах и больших скоростях деформирования, так и в процессе скольжения при статическом или динамическом нагружении [2]. Наличие двойников приводит к появлению значительных внутренних напряжений, в результате чего создается микроструктура, склонная к хрупкому разрушению [4–6]. При расположении двойника у поверхности твердого тела, находящейся под действием механической нагрузки, в материале создается сложнонапряженное состояние, которое определяется как особенностями приложения нагрузки, так и характером образования двойниковых границ [3].

Генерация двойникующих дислокаций, реализующаяся в соответствии с кристаллографическими направлениями кристаллической решетки, приводит к образованию двойников с прямолинейными границами. Существующие дефекты кристаллической структуры представляют собой препятствия для движения дислокаций и их тормозят. Неравномерное распределение двойникующих дислокаций на границах двойника приводит к искривленной форме этих границ [3].

Одна из особенностей двойникования при скрайбировании поверхности индентором связана с образованием серповидных двойников [7]. При экспериментальных исследованиях наблюдались следующие варианты формы границ двойников: выпуклая и вогнутая с изломом; вогнутая и прямая; вогнутая и выпуклая – дугообразные; две вогнутые границы (с минимальным углом раствора при вершине) и т. п. В работах [8, 9] получено распределение напряжений вблизи поверхности, к которой приложена распределенная нормальная и тангенциальная нагрузка, при наличии двойника с прямолинейными границами. В статье [10] определены поля напряжений в областях расположения двойников с криволинейными границами, а также рассмотрены варианты, при которых одна из границ двойника остается прямолинейной, а внешнее воздействие на твердое тело отсутствует.

В реальных условиях при скрайбировании поверхности кристалла индентором Виккерса в произвольном направлении образуются двойники серповидной формы с двумя криволинейными границами, одна из которых выпуклая, а другая – вогнутая. Интерес представляют поля напряжений вблизи такого двойника, находящегося у поверхности кристалла, для случая действия внешней распределенной нагрузки, определение которых стало целью настоящей работы.

Постановка задачи. Анализ полей напряжений в области серповидного двойника выполнялся путем сравнения с распределением напряжений для клиновидного двойника, имеющего прямолинейные границы. На рисунке 1 представлены схемы двойников, имеющих одинаковую длину L и ширину H у устья. На участке поверхности $-m \le x \le n$ приложено равномерно распределённое нормальное давление p(x).

Принято, что выпуклая и вогнутая границы серповидного двойника описываются соответственно функциями:



Рисунок 1 – Схема деформирования двойника: *a* – с прямолинейными границами; *б* – серповидной формы

Результирующие напряжения определяются как сумма напряжений от двойника $\sigma_{ii}^{\text{дв}}(x, y)$ и внешних сил $\sigma_{ii}^{p}(x, y)$ [3, 10]:

$$\boldsymbol{\sigma}_{ij}(x, y) = \boldsymbol{\sigma}_{ij}^{\text{\tiny AB}}(x, y) + \boldsymbol{\sigma}_{ij}^{p}(x, y) ,$$

причем напряжения, создаваемые двойником, в соответствии с [10]

$$\sigma_{ij}^{\text{\tiny AB}}(x, y) = \sigma_{ij}^{(1)}(x, y) + \sigma_{ij}^{(2)}(x, y) ,$$

где $\sigma_{ij}^{(1)}(x, y)$, $\sigma_{ij}^{(2)}(x, y)$ – напряжения, создаваемые каждой из границ.

Определение напряженного состояния в зоне двойника осуществлялось по аналогии с распределением сдвиговых напряжений σ_{xy} согласно методике, приведенной в [10, 11]. При расчетах по аналогии с работами [8, 9] принято H = 20 мкм и L = 80 мкм.

Результаты и их обсуждение. Предварительно сравним напряжения, создаваемые двойниками с прямолинейными границами и серповидным при отсутствии внешнего воздействия. На рисунках 2, 3 представлены соответствующие картины распределения напряжений σ_{xy} .



Рисунок 2 – Напряжения σ_{ху} (МПа) для двойника с прямолинейными границами при отсутствии нагрузки



Рисунок 3 – Напряжения σ_{xy} (МПа) для двойника с криволинейными границами при отсутствии внешней нагрузки

Конфигурация полей напряжений в области двойника с прямолинейными границами закономерно симметрична относительно плоскости двойникования. Наблюдается концентрация напряжений вдоль двойниковых границ, причем на расстоянии около 3/4 длины двойника от поверхности знак напряжений изменяется. Возле устья двойника в приповерхностном слое наблюдается концентрация напряжений, в том числе в середине двойниковой прослойки на расстоянии 1/4 длины двойника (около 20 мкм) от поверхности. Напряжения максимальны у вершины двойника, где их абсолютные значения в 2 раза больше, чем у основания двойника на его границах.

Конфигурация поля напряжения для двойника серповидной формы отличается некоторой асимметрией относительно плоскости двойникования (см. рисунок 3). Несимметричность напряжений наблюдается по границам двойника, внутри двойниковой прослойки и с наружной стороны двойника вблизи его границ. У вогнутой границы наблюдаются несколько меньшие значения напряжений, а справа от выпуклой – большие. При удалении от двойниковых границ схемы полей напряжений приобретают симметричность, а численные значения напряжений соответствуют случаю прямолинейного двойника. Максимальная концентрация напряжений, как и у прямолинейного двойника, наблюдается на границах в области устья, вблизи поверхности внутри двойниковой прослойки и у вершины двойника.

На рисунке 4 представлена картина распределения полей напряжений для клиновидного двойника с прямолинейными границами в случае действия на его поверхность равномерно распределенной нагрузки p(x) = 6 H/м.



Рисунок 4 – Напряжения σ_{xy} (МПа) для двойника с прямолинейными границами при действии на его поверхность распределенной нагрузки

Как и при отсутствии внешней нагрузки, схема симметрична относительно плоскости двойникования. При этом напряжения вблизи поверхности, а также на границах двойника в области устья возрастают более чем в 10 раз. Значительный уровень напряжений сохраняется на глубине до 1/4 длины двойника (до 20 мкм от поверхности). Далее значения напряжений достаточно быстро убывают, однако на глубине 3/4 длины двойника они в 3 раза превышают напряжения, возникающие при отсутствии внешней нагрузки. Смена знака напряжений происходит ближе к вершине двойника. В результате наложения напряжений разного знака от нагрузки и двойника их значения у вершины двойника меньше, чем при отсутствии внешней нагрузки. Таким образом, в области вершины двойника имеет место компенсация напряжений. Аналогичная ситуация наблюдается в области серповидных двойников как при действии нормальной распределенной нагрузки (рисунок 5) и при ее отсутствии (см. рисунок 3).



Рисунок 5 – Напряжения σ_{xy} (МПа) для серповидного двойника при действии на его поверхность распределенной нагрузки

Так же как и у двойника с прямолинейными границами под нагрузкой (см. рисунок 4), отмечается значительное возрастание напряжений вблизи поверхности и быстрое их убывание по глубине. Аналогично серповидному двойнику при p(x) = 0, более высокий уровень напряжений наблюдается на выпуклой границе и несколько меньший – в области вогнутой (см. рисунок 3), однако эта разница менее выраженная, чем при отсутствии внешней нагрузки. Поскольку внешнее воздействие создает в материале симметричное поле напряжений и при p(x) = 6 Н/м его влияние значительно превосходит напряжения от двойника, то асимметрия полей напряжений менее выражена, чем при отсутствии нагрузки. В результате при удалении от границ двойника наблюдается практически симметричная конфигурация поля напряжений.

Заключение. Таким образом, установлено, что наличие серповидных двойников приводят к несимметричному полю напряжений σ_{xy} вдоль двой-

никовых границ и практически симметричному в удалении от них. Вблизи границ двойника серповидной формы наблюдается более интенсивный градиент напряжений по сравнению с двойником с прямолинейными границами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Бойко, В. С. Обратимая пластичность кристаллов / В. С. Бойко, Р. И. Гарбер, А. М. Косевич. – М. : Наука, 1991. – 279 с.

2 Федоров, В. А. Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся металлов / В. А. Федоров, Ю. И. Тялин, В. А. Тялина. – М. : Машиностроение-1, 2004. – 336 с.

3 Остриков, О. М. Механика двойникования твердых тел / О. М. Остриков. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2008. – 301 с.

4 **Финкель, В. М.** Разрушение кристаллов при механическом двойниковании / В. М. Финкель, В. А. Федоров, А. П. Королев. – Ростов н/Д, 1990. – 172 с.

5 Cerv, J. Transonic twinning from the crack tip / J. Cerv, M. Landa, A. Machova // Scripta Materialia. – 2000. – Vol. 43, is. 5. – P. 423–428.

6 Mechanism of twinning induced plasticity in austenitic lightweight steel driven by compositional complexity / Z. H. Lai [et al.] // Acta Materialia. – 2021. – Vol. 210. – Article 116814. – 12 p.

7 **Кульгейко, Н. М.** Особенности двойникования монокристалла висмута при скрайбировании его поверхности (111) индентором Виккерса / Н. М. Кульгейко, О. М. Остриков // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. – 2015. – № 2 (61). – С. 42–50.

8 Симанович, Н. М. Определение полей напряжений от действия распределенной нагрузки при наличии у поверхности клиновидного двойника / Н. М. Симанович, О. М. Остриков, М. П. Кульгейко // Вестник БрГТУ. – 2021. – № 2 (125). – С. 66–69.

9 Симанович, Н. М. Определение полей напряжений от действия нормальной и касательной распределенной нагрузки при наличии у поверхности клиновидного двойника / Н. М. Симанович, О. М. Остриков // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. – 2021. – № 3. – С. 5–12.

10 **Остриков, О. М.** Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками / О. М. Остриков. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – 278 с.

11 Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. – М. : Мир, 1989. – 510 с.

N. M. SIMANOVICH¹, O. M. OSTRIKOV², M. P. KULGEYKO² ¹P. O. Sukhoi State Technical University of Gomel, Gomel, Belarus ²Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus

STRESS FIELDS IN THE REGION LOCATED NEAR THE SURFACE OF A CRUCLE-SHAPED TWIN UNDER AN APPLIED DISTRIBUTED LOAD

An analysis of the stress fields configuration in the region of a crescent-shaped twin located near a solid body surface is presented for the case of a distributed load acting on it. A comparative assessment of the stress state for a crescent-shaped twin and a wedge-shaped twin is given. The features of stress fields along the curved boundaries of the twin layer are considered.

Keywords: mechanical twinning, wedge-shaped twin, sickle-shaped twin, twin boundary, stress-strain state.

Получено 12.10.2022